

お客様各位

SEMICON Japan 2021 出展のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、弊社ではこのたび、東京ビッグサイトで開催されます「SEMICON Japan 2021」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今回は、「Is your factory smart?」をテーマにスマートファクトリーを実現する最新のセンサー及びFDCソフトをご紹介いたします。さらにヘリウムリークディテクター「UL3000Fab」最新モデル、幅広い要求に応える各種真空計の実機展示を行ないます。

また、今年は出展者セミナー「スマート生産システムを活用した工場最適化の最新状況」も実施いたします。半導体工場で活用されているセンサー及び、それらの情報を活用しどの様に向上最適化につなげるか、実例を交えてご紹介いたします。合わせてお越しく下さい。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮では御座いますが関係者の方々をお誘い合わせの上、是非ご来場くださいますようお願い申し上げます。社員一同、心よりお待ち申し上げます。

敬具

記

展示会	: SEMICON Japan 2021
会期	: 2021年12月15日(水)~17日(金) ※3日間とも10:00~17:00で開催
会場	: 東京ビッグサイト 東展示棟
弊社ブース	: 5305 (Hall 5 : 前工程ゾーン)

出展者セミナー	「スマート生産システムを活用した工場最適化の最新状況」
日時	: 2021年12月17日(金) 13:30~14:15
会場	: 東展示棟 Hall 4 主催者事務室
※説明会終了後に個別でのご相談もお受け付けますのでお気軽にお越しください	



FPS は工場データの統合 DB (デジタルツイン)を構築して簡単なスケジュール設定および圧倒的な更新スピードで納期遵守率を向上、ラインの見える化による問題解決の迅速化で Smarter Factory を実現します。

※ FPSの機能: Advanced Scheduling, Comprehensive Visualization, Capacity Management

Final Phase Systems™



FabGuard®

FabGuard は、FDC (Fault Detection and Classification) 機能と強力な解析ツールおよびインフィコン製センサーを統合することによるプロセス分析から半導体製造装置や設備の状態監視まで幅広く対応しています。

※ FabGuard の機能: Enterprise Fault Detection and Classification, SPC, RMS, eOCAP, APC, SubFab/Facilities Monitoring



CPM3 コンパクトプロセスモニター

新製品 プリカーサモニター
SEMI_QCM

